

## Author Index-Correction

### A

Adachi, N. 180,288  
Aida, K. 170  
Amari, M. 276  
Anapanurak, W. 280  
Anpo, M. 136  
Aoki, H. 230  
Awa, K. 130

### B

Baba, K. 176  
Bae, J.J. 210  
Barton, F.E.II 124  
Batten, G. 55  
Behmer, D. 152  
Betz, G. 68  
BLTEC 84  
Brimmer, P.J. 140  
Bruker Optics 86  
Bu, D. 94  
Buchi 88

### C

Calvi, J.P. 84  
Camo 94  
Cao, N. 294  
Chatakanonda, P. 202  
Chen, J.Y. 200  
Cho, R.K. 43,154,162,210,212  
Chotineeranat, S. 202  
Choung, M.G. 212  
Chu, X. 31  
Chun, K.P. 162  
Chung, H. 120,248,254,272  
Coluccia, S. 136

### D

Doi, A. 260  
Downes, G. 78,290

### E

Ebdon, N. 78,290  
Eguchi, K. 112  
Eilert, A.J. 84  
Ezuki, S. 126

### F

Fan, Y.X. 222  
Fang, C. 222  
Fei, B. 76  
Ferreira, M.M.C. 19  
Flinn, P. 9  
Foss NIRSystems 96  
Fu, F. 76  
Fujii, M. 150  
Fujimaki, Y. 170  
Fujimoto, T. 278

Fujiwara, T. 230  
Furusawa, K. 250

### G

Gonjo, T. 260  
Goto, T. 236  
Guo, K. 224

### H

Haewsungcharoen, M. 196  
Han, D. 160,216,268,294  
Haruthaithanasan, V. 45  
Hatano, T. 112  
Hauser, J. 146  
Hayashi, K. 188  
Heriyanto 258  
Hesti, M. 150,182  
Hidaka, Y. 188  
Higashiyama, H. 70  
Himmelsbach, D.S. 124  
Hirai, K. 276  
Hiyama, Y. 170  
Hong, B. 154,162,210  
Hu, Y. 224  
Huang, A. 76  
Hwang, C.D. 212

### I

Iiyama, K. 236  
Ikehata, A. 134,250,252,258  
Ikuta, K. 150,176,178,182,184,186  
IM Publications 90  
Inagaki, T. 80,280,282,284  
Inokuma, E. 184  
Irie, M. 226  
Ishikawa, T. 230  
Ito, O. 142  
Iwahashi, M. 258  
Iwamoto, K. 172

### J

Janjai, S. 196  
JFE Techno-Research Corp. 92  
Jiang, Z. 76  
Jinendra, B.M. 118,182  
Jojima, Y. 246  
Jung, K.D. 254  
Juthasukosol, A. 110

### K

Kaewcheenchai, R. 214  
Kaihara, M. 270  
Kaneko, A. 244  
Kang, C.W. 212  
Kasemsumran, S. 45,148,164,204,206,208,  
214,236,238,276  
Katayama, N. 232

Kato, Y.H. 176,178  
Katsumata-Saito, K. 236,276  
Kawabata, K. 126  
Kawabata, M. 61  
Kawai, S. 240  
Kawai, Y. 92  
Kawamitsu, Y. 108,194  
Kawanishi, T. 170  
Kawano, S. 126,134,158,164,180,218,224,288  
Keeratinijakal, V. 214  
Kiatsoonthon, A. 148  
Kiji, K. 158  
Kikuchi, K. 194  
Kim, E.Y. 162  
Kim, H. 254  
Kim, H.J. 154,162  
Kim, Y. 248  
Kim, Y.H. 162  
Kimiya, T. 220  
Kitagawa, K. 246  
Kobayashi, T. 176  
Kobayashi, Y. 242  
Kobori, H. 128,280  
Kohda, J. 240,286  
Kok, A. 146  
Komaru, A. 230  
Kondo, K. 92  
Kondo, M. 232  
Kosugi, T. 228  
Koyama, J. 142  
Kuninaka, I. 88  
Kurata, Y. 278,280  
Kurihara, E. 188  
Kuroki, S. 118,150,182  
Kwon, Y.R. 154,292

## L

Lee, S. 120,272  
Lee, Y.P. 162  
Lei, T. 190  
Li, G. 76  
Li, P. 294  
Li, X. 190  
Liu, J. 190  
Luo, G. 66,264

## M

M&S Techno Systems 94  
Mahayothee, B. 196,198  
Martra, G. 136  
Matsubara, T. 170  
Matsunaga, H. 178  
Matsuno, S. 188  
Matsushita, Y. 280  
Meder, R. 78,290  
Michael, I. 90  
Mikami, Y. 252  
Mitsui, N. 104

Miura, T. 86,170,266  
Miyamae, Y. 61  
Miyamoto, K. 192  
Miyata, S. 236  
Miyazawa, M. 284  
Montasell, A. 152  
Mori, Y. 218  
Morisawa, Y. 262  
Morita, H. 150  
Morita, S. 246  
Motohashi, H. 104  
Mueller, J. 196,198  
Muramatsu, K. 188

## N

Nagle, M. 196,198  
Nakamura, K. 250  
Nakano, Y. 240,286  
Navasearttavisootr, N. 168  
Niemöller, A. 146  
Nireco 96  
Nishimura, Y. 188  
Nishioka, T. 226  
Nitta, Y. 98,158  
Noda, T. 188  
Noguchi, G. 224  
Nomura, S. 262

## O

Oelichmann, J. 68  
Oh, C. 254  
Ohara, T. 104,142  
Ohinata, H. 218  
Ohto, H. 126  
Okada, T. 176  
Okamoto, M. 250,252,258  
Okazaki, E. 220  
Okumura, T. 130  
Okuno, S. 112  
Okura, T. 100,192,226  
Omura, Y. 220  
Ono, K. 236,276  
Ootake, Y. 274  
Osaki, K. 228  
Otoi, T. 158  
Otsuka, M. 174  
Ozaki, Y. 39,61,130,134,148,216,220,  
238,250,252,256,258,260,262,268

## P

Pae, S.B. 212  
Panyawatchilo, N. 208  
Park, K.Y. 212  
Park, S. 100,226  
Pedro, A.K. 19  
Pi, F. 216,268  
Piyachomkwan, K. 202  
Prasatsrisupab, J. 236  
Puthson, P. 280

**Q**

Qin, F. 264

**R**

Rittiron, R. 110,164

Rondonuwu, F.S. 258

Rungpichayapichet, P. 196,198

Ryu, J. 292

**S**

Saeed, M. 68

Saika TIF 98

Sakabe, H. 218

Sakamoto, T. 170

Sakudo, A. 176,178,186

Santo, R. 150

Saranwong, S. 126,158,164,180,218,288

Sasaki, Y. 280

Sasakura, D. 170,228,266

Sashida, K. 188

Satake, T. 224

Sathorn, T. 204

Sato, A. 174

Sato, H. 130,256,268

Sato, T. 112

Schmidt, A. 94

Shen, Y. 66

Shenk, J.S. 3

Shigefuji, K. 98,158

Shigetani, A. 74,244

Shim, K.B. 212

Shimizu, R. 104

Shinoda, S. 138

Shinoda, Y. 284

Shinzawa, H. 130,216,220,250,268

Shirakul, V. 110

Sohn, M. 124,154,162,210

Soma OPTICS 100

Somwangthanoj, A. 168

Song, H. 66

Sriroth, K. 202

Streamer, R. 96,140

Subrahmanyam, K. 116

Sugimoto, A. 176,186

Sugimoto, T. 236,276

Sugiyama, T. 188

Sun, X. 160

Sunsandee, N. 168

Suttiwijipukdee, N. 164,236,238,256

Suwapanich, R. 234

Suwonsichon, T. 204,206,208

Suzuki, T. 176,224

**T**

Tahara, K. 184

Taira, E. 108,194

Takada, Y. 170

Takamura, H. 284

Takayanagi, M. 74,244

Takayasu, K. 282

Takeuchi, M. 136

Tamaki, K. 118

Tanaka, H. 142

Tarumi, T. 88,172

Technofleet 102

Teerachaichayut, S. 158

Terahara, T. 170

Terashita, K. 172

Thanapase, W. 45,148,158,164,204,

206,208,214,236,238,280

Theanjumpol, P. 234

Toda, K. 102

Toshimitsu, R. 286

Totate, A. 200

Tsenkova, R. 118,150,182,184

Tsuchikawa, S. 80,128,278,280,282,284

Tsukamoto, M. 176

Tsukube, H. 138

**U**

Uchida, H. 174

Uddin, M. 220

Ueda, M. 266

Uehata, S. 176

Uemura, S. 226

Ueno, M. 108,194

Unity Scientific 84

Ura, N. 100

Uwadaira, Y. 180

**V**

Venkataraman, V. 116

**W**

Wang, J. 66,160,190,294

Wang, W. 190

Wang, Y. 66,264

Wangwiwatana, J. 110

Wannagul, K. 206

Wansuksri, R. 202

Watari, M. 70

Wen, L. 264

Woo, J.S. 210

Woo, Y.A. 120

**X**

Xiao, W. 190

Xu, J. 66

**Y**

Yamada, K. 282

Yamakawa, Y. 61

Yamashita, Y. 220

Yang, H. 66,264

Yano, K. 138

Yano, T. 240,286

Yao, J. 66,264

Ye, H. 66,264

Yi, S.U. 152  
Yokogawa Electric Corp. 104  
Yonenobu, H. 282  
Yoshida, S. 118  
Yoshimura, N. 74,244  
Yuan, H. 31  
Yuuki, H. 176

**Z**

Zhang, H. 200  
Zhang, X. 66,264  
Zhou, Z. 190